两次散斑干涉法

赵 晔 英

(上海市激光技术研究所)

梅家福

(上海船舶研究所)

提要: 文章分析了散班干涉法中法向位移对面内位移的干扰,提出了新的实验方法——两次散班干涉法,分离面内位移和法向位移。

Double speckle interferometry

Zhao Yeying

(Shanghai Institute of Laser Technology)

Mei Jiafu

(Shanghai Institute of Ship Research)

Abstract: In the paper, we analyze the disturbance of out-of-plane displacement on in-plane displacement and suggest a new experimental method——"double speckle interferometry", to separate the displacement mentioned above.

一、引 言

通常情况下,激光散斑干涉法仅是研究 物体面内位移的大小和方向,对于物体所存 在的法向位移常被忽略^[1~8]。为了使散斑干 涉法能精确地获得物体三维位移量,有必要 讨论法向位移分量的检测。

图1所示,当物体作均匀微小的法向位 移 4S 时,记录平面上所反映的变化量为 4h (我们称它为法向位移干扰量),即在 P₁和 P₂之间存在一个简单的放大效应,它的表达 式为:

$$\frac{\Delta h}{Mh} = \frac{\Delta S}{S} \tag{1}$$

式中 *M* 为象放大系数; *h* 为物体的几何尺寸; *S* 为透镜的物距。



我们对一个 φ74 毫米的毛玻 璃圆 盘 用 He-Ne 激光照明, 当物体分别 作 100 微 米,

收稿日期: 1980年10月21日。

150 微米,300 微米的法向位移时,在象平面 上记录的散斑干涉图经傅里叶全场分析,滤 波孔位置选择在 *x* 方向距原点 18 毫米处进 行观察,所得到的干涉条纹图如图 2 所示。



图中所示, 在相同的 4S 法向位移 情况 下, 毛玻璃圆盘的不同部位其法向位移干扰 量有不同的数值。其实验值与公式 (1) 的计 算值可以进行比较,结果如图 3 所示。



从以上结果可以看出,当物体作均匀的 法向位移时,在测量系统不变的情况下,物体 的不同高度处所反映的 4h 是不同的,这样, 当物体的运动既有法向位移 又有 面内 位 移 时,反映在散斑干涉图上是一个很复杂的量, 所以有必要在测量时,将法向位移干扰量进 行检出。

二、两次散斑干涉法原理

从公式(1)可知,物体作均匀法向位移 26 · 时,由于测量系统不同(即改变 S),物体上同 一点反映在象平面上的 4h 法向位移干扰 量 也不同。而当物体既存在法向位移,又存在 面内位移时,象平面上的信息量将是两者的 迭加。设物体某点所作的面内位移为 xo,如 图 4 所示,当有法向位移 4S 后,象面在两次 曝光后,面内位移信息量分别为 x 和 x'。又

$$=rac{x_0}{S}S'; \ x'=rac{x_0}{S+\Delta S}S',$$

1

通常 4S≪S,则 x≃x',亦既可以认为象面上 面内位移的信息量不受 4S 和 S 的影响。



在象面上,物体所作的面内位移量为 2; 法向位移干扰量为 4h,由第一测量系统得到 的散斑干涉图的综合形变量为;

$$d_1 = x + \Delta h_1 \tag{2}$$

同理,由第二测量系统得到的综合形变量为:

$$d_2 = x + \Delta h_2 \tag{3}$$

$$\mathcal{L} \qquad \Delta h_1 = \frac{\Delta ShM_1}{S_1}; \quad \Delta h_2 = \frac{\Delta ShM_2}{S_2}$$

则

3

$$\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{S_2 M_1}{S_1 M_2} \tag{4}$$

这样由式(2)、(3)、(4)联立成一方程组:

$$\begin{cases} d_1 = x + \Delta h_1 \\ d_2 = x + \Delta h_2 \\ \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{S_2 M_1}{S_1 M_2} \end{cases}$$
(5)

由方程组(5)不难解出 x 和 4h₁、4h₂值,再利 用公式(1)换算成法向位移 4S。由此可见, 两次散斑干涉法能对三维形变的物体定量地 测出其面内位移和法向位移。

三、实验验证

采用准直的He-Ne激光束照明一个φ74 毫米的毛玻璃圆盘,当圆盘作平面转动1.75 毫弧度和均匀法向位移500 微米的组合运动 时,分别用两个测量系统进行散斑干涉图的 记录。为了便于观察使两个系统的象放大系 数都为1,所以采用第一测量系统的象放大系 数都为1,所以采用第一测量系统的透镜为 相对孔径1:4.5,焦距为240毫米;第二测量 系统的透镜为相对孔径1:10,焦距为450毫 米。然后将所摄得的两张散斑干涉图分别进 行傅里叶全场分析(一般情况下,用同一透 镜,而仅仅改变物距就可以作两次散斑干涉 测量)。对于圆盘周边上A点的测量结果如 表1。

将综合形变测量值代入方程组(5),求出 法向位移干扰量和面内位移,由表2列出实

表 1

	u _x		θ°	综合形变	
	(毫米)	n		<i>x</i> (微米)	y (微米)
第一测量系统	34	8.35	29°	65.24	36.16
第二测量系统	19	4.24	15.5°	65.32	18.11

(ux 为变换平面上滤波孔的位置)

and a second	-	
_	•	
AV	~	

		Δh_1	Δh_2	法向位移	面内位移			
实验结果	x	38.680	20.550	-	-2.520			
	y	-1.056	-0.083	-	65.400			
	z		8-19	501.800	it-			
实际量	x		二十.月	100	19-31			
	y	1 <u></u>	121	1-1-1-1	65.120			
	z	-		500.000	-			

单位为微米。



图 5 u_n=19 臺米; u_n=18 臺米

验结果与实际量的比较。

实验还可用 y 方向滤波孔的数据进行校 验,其测量结果相同。 从表 2 所列出的数据 表明,实验结果与实际量符合程度很好。 其 测量精度决定于读数的精确性,所以良好的 读数方法将能提供真实的实验数据。图 5 所 示为第二测量系统分别在 x、y 方向滤波孔 获得的综合干涉条纹图。

四、讨 论

对于法向位移干扰量的灵敏度问题,从 公式(1)可以看出,它与光学系统的焦距有 关,焦距越短,则灵敏度越高,并且与被测点 和光学系统光轴的距离有关,离光轴越远,则 灵敏度越高,反之亦然。所以当被测物体较 大时,若采用"两次散斑干涉法",可以实现正 确的定量分析。

参考文献

- [1] J. M. Burch, J. Tokaski; Opt. Acta, 1968, 15, 101~111.
- [2] E. Archbold et al.; Opt. Acta, 1970, 17, No. 12, 883~898.
- [3] Chiang F. P.; Solid Mechanics Archires, 1978, 3, No. 1, 1.